PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-013539

(43)Date of publication of application: 17.01.1992

(51)Int.CI.

B23Q 15/00 B24B 9/14

(21)Application number : 02-113658 (71)Applicant : TOPCON CORP

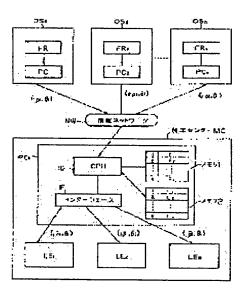
(22)Date of filing: 27.04.1990 (72)Inventor: ISOKAWA NOBUHIRO

(54) SPECTACLE LENS MACHINING SYSTEM

(57) Abstract:

PURPOSE: To ensure the machining accuracy of lenses relative to a spectacle frame by obtaining corrected machining data from the measuring error quantity inherent to a spectacle frame shape measuring means which measured shape data on the spectacle frame, and the machining error quantity inherent to an automatic lens edger selected.

CONSTITUTION: Optical shops OS1-OSn have at least one of frame readers FR1-FRn respectively, and measured data are transferred through personal computers PC1-PCn by a public communication channel network NW to a machining center MC. Plural automatic lens edgers LE1-LEm of the machining center MC are connected through an interface IF to a personel computer PCk. A CPU 10 of the personal computer PCk determines machining data from measured data (2ñ1, è1) of a frame transferred from, for example, the shop OS2, the measuring error quantity F2 inherent to the frame reader FR2 read out from a memory 1, and the machining error quantity L1 inherent to the automatic lens edger LE1 read out from a memory 2, and machines lenses ordered by a customer by the automatic lens edger LE1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-13539

®Int. Cl. 5

包出

至

人

識別記号

株式会社トプコン

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月17日

B 23 Q 15/00 B 24 B 9/14 307 Z

9136-3 C 7908-3 C

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全8頁)

公発明の名称 眼鏡レンズ加工システム

②特 願 平2-113658

②出 願 平2(1990)4月27日

@発明者 磯川 宜廣

東京都板橋区蓮沼町75番1号 株式会社トプコン内

東京都板橋区蓮沼町75番1号

個代 理 人 弁理士 西脇 民雄

明細書

1. 発明の名称

眼鏡レンズ加工システム

2. 特許請求の範囲

(1) 複数の 眼鏡フレーム形状 測定手段と複数の玉 擂機とコンピュータから構成された 眼鏡レンズ加 エシステムであって、

前記コンピュータは、

前記複数の眼鏡フレーム形状測定手段の各々の固有の測定誤差量と前記複数の玉摺機の各々の固有の加工誤差量とを記憶する記憶手段と、

限競フレーム形状測定手段による眼鏡フレームの形状データを当該形状データを測定した前記と 鏡フレーム形状測定手段に固有の前記測定誤差量と選択した玉摺機に固有の前記加工誤差量とから 補正し加工データを得るための演算手段とを有す ることを特徴とする眼鏡レンズ加工システム。 (2)前記眼鏡フレーム形状測定手段は各々少なく

(2) 制 配設院 プレーム が な ぬ た 子 皮 は み 々 少 な く と も 1台 毎 に 複 敷 の 眼 鏡 店 舗 に 設 け ら れ 、 前 記 コ ン ピュータ と 前 記 複 数 の 玉 摺 機 は 加 エ セ ン タ ー に 設けられ、前記各々の眼鏡フレーム形状測定手段 と前記コンピュータは公衆通信回線網を介して前 記形状データの授受が行われるように構成された ことを特徴とする請求項1に記載の眼鏡レンズ加 エシステム。

(3) 複数の眼鏡フレーム形状測定手段と、演算装置を内臓または接続した複数の玉摺機とコンピュータから構成された眼鏡レンズ加エシステムであって:

前記コンピュータは、前記複数の眼鏡フレーム 形状測定手段の各々の固有の測定誤差量と前記複数の玉摺機の各々の固有の加工誤差量とを記憶する記憶手段と、

前記測定誤差量と前記加工誤差量とを前記玉摺機に転送する転送手段とを有しており;

前記玉摺機の前記演算装置は、前記コンピュータから転送された眼鏡フレーム形状測定手段による眼鏡フレームの形状データを、前記コンピュータから転送された当該形状データを測定した前記眼鏡フレーム形状測定手段に固有の前記測定誤差

量と、前記コンピュータから転送された当該玉摺 機に固有の前記加工誤差量とから補正し、加工 データを得るように構成されたことを特徴とする 限銀レンズ加工システム。

(4)前記眼鏡フレーム形状測定手段は各々少なくとも1台母に複数の眼鏡店舗に設けられ、前記コンピュータと前記複数の玉摺機は加エセンターに設けられ、前記各々の眼鏡フレーム形状測定手段と前記コンピュータは公衆通信回線網を介して前記形状データの授受が行われるように構成されたことを特徴とする請求項3に記載の眼鏡レンズ加エシステム。

(5) 第1演算手段を内臓または接続した複数の眼鏡 フレーム形状測定手段と、第2演算手段を内臓ま たは接続した複数の玉摺機とコンピュータから構 成された眼鏡レンズ加エシステムであって、

前記第1演算手段は、それが内臓または接続された前記眼鏡フレーム形状測定手段の固有の測定 誤差量を記憶し、当該眼鏡フレーム形状測定手段 で測定した眼鏡フレームの形状データを前記測定

形状測定装置とをコンピュータを接続した眼鏡レンズ加エネットワークシステムに関する。

(従来の技術)

眼鏡フレームの形状を測定し電子データとして 出力する眼鏡フレーム形状測定装置は、例えば、 本出額人が先に出類した特顧昭60~287491号に開 示されている。また、この眼鏡フレーム形状測定 装置からの電子データとしての駆鏡フレームの形 状データに基づいてレンズを研削加工する玉擂機 は、例えば、本出願人が先に出類した特顧昭60~ 115079号に開示されている。

(発明が解決しようとする課題)

従来は、上記玉摺機と眼鏡フレーム形状測定装置を一体にして、または1セットにして眼鏡店舗に設置し、顧客の選んだ眼鏡フレームに処方レンズを加工して枠入れしメガネを供給する方法が一般的であった。

近年、眼鏡店のチェーン化が進み、各眼鏡店舗には眼鏡フレーム形状測定装置のみを設置し、複数台の玉摺機を1つの加エセンターに配置して、

誤差量で補正する演算機能を有し:

前記コンピュータは前記玉擂機を選択し、前記 補正された形状データを当該選択された玉擂機に 転送する機能を有し;

前記第2演算手段は、それが内臓または接続された玉擂機に固有の加工誤差量を記憶し、前記補正された形状データを前記加工誤差量でさらに補正し、加工データを得る演算機能を有していることを特徴とする眼鏡レンズ加工システム。

(6) 前記第1演算手段を内臓または接続した眼鏡フレーム形状測定手段は各々少なくとも1台毎に複数の眼鏡店舗に設けられ、前記コンピュータと複数の前記玉摺機は加エセンターに設けられ、前記各々の第1演算手段と前記コンピュータは公衆通信回線網を介して前記補正された形状データの授受が行われるように構成されたことを特徴とする請求項5に記載の眼鏡レンズ加エシステム。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、複数の玉摺機と複数の眼鏡フレーム

これらをコンピュータと公衆通信回線網で接続するネットワーク化が要求されるようになった。

このネットワーク化においては、以下の問題点がある。

- ① 各眼鏡店舗に設置された眼鏡フレーム形状測定装置にはそれ固有の測定誤差がある。
- ②加工センターに配置された複数の玉摺機にもそれぞれ固有の加工誤差がある。
- ③ある眼鏡店舗の眼鏡フレーム形状測定装置で測定した眼鏡フレームの測定データがコンピュータと公衆通信回線網で転送接続される玉擂機は、常に特定の1台とは限らず、変化する。

そして、これらの誤差等の発生に対応して、個々の眼鏡フレーム形状測定装置の測定誤差や玉摺機の加工誤差を知り、眼鏡フレーム形状測定装置や玉摺機を常に誤差のないようにメンテナンス管理することは、眼鏡店舗数の増加に伴う眼鏡フレーム形状測定装置や玉摺機の増加となり現実問題として経営上成り立たない程の出費となる。

その上、このメンテナンス管理を怠ると、上記

③の状況ゆえに、コンピュータと公衆通信回線網とを介しての眼鏡フレーム形状御定装置と玉擂機の組み合わせは千芝万別で時々によって変更されるため、眼鏡フレーム形状御定装置の御定誤差と玉擂機の加工誤差の積み重ね量は更に千芝万別となり、レンズの眼鏡フレームに対する加工精度は全く保証できないものとなる。

本発明は、かかる問題点を解決することを課題 としている。

(課題を解決するための手段及び作用)

この課題を解決するために、本発明の眼鏡レン ズ加エシステムは、

複数の眼鏡フレーム形状測定手段と複数の玉摺機とコンピュータから構成された眼鏡レンズ加工をステムであって、前記コンピュータは、前記を表の限鏡フレーム形状測定手段の各々の固有の加工に設置とを記憶する記憶手段と、眼鏡フレーム形状で一タを測定した前記眼鏡フレーム形状

おり、前記玉擂機の前記演算装置は、前記コンピュータから転送された服銀フレーム形状データを、前記コンピュータから転送された当該形状データをあった当該形状データをあることを特徴に固有の前記加工誤差量とから補正とを特徴に固有の方に構成されたことを特徴とする。

しかも、前記眼鏡フレーム形状測定手段は各々少なくとも1台毎に複数の眼鏡店舗に設けられ、前記コンピュータと前記複数の玉摺機は加工センターに設けられ、前記各々の眼鏡フレーム形状測定手段と前記コンピュータは公衆通信回線網を介して前記形状データの授受が行われるように構成されている。

更に、本発明の他の服師レンズ加エシステムは、 第1演算手段を内臓または接続した複数の服銃 フレーム形状測定手段と、第2演算手段を内臓ま たは接続した複数の玉擂機とコンピュータから構 定手段に固有の前記測定誤差量と選択した玉擂機 に固有の前記加工誤差量とから補正し加工データ を得るための演算手段とを有することを特徴とす るものである。

しかも、前記眼鏡フレーム形状測定手段は各々少なくとも1台毎に複数の眼鏡店舗に設けられ、前記コンピュータと前記複数の玉摺機は加工センターに設けられ、前記各々の眼鏡フレーム形状測定手段と前記コンピュータは公衆通信回線網を介して前記形状データの授受が行われるように構成されている。

また、本発明の他の眼鏡レンズ加工システムは、複数の眼鏡フレーム形状測定手段と、演算装置を内臓または接続した複数の玉摺機とコンピュータから構成された眼鏡レンズ加エシステムでであって、前記コンピュータは、前記複数の眼鏡フレーム形状測定手段の各々の固有の測定誤差量とを記憶を表記になる転送手段とを有してを表述手段とを前記玉摺機に転送する転送手段とを有して

また、前記第1演算手段を内職または接続した 眼鏡フレーム形状測定手段は各々少なくとも1台 毎に複数の眼鏡店舗に設けられ、前記コンピュータと複数の前記玉摺機は加工センターに設けられ、 前記各々の第1演算手段と前記コンピュータは公 衆通信回線網を介して前記補正された形状データ の授受が行われるように構成されている。 (実施例)

以下、本発明に係る服鏡レンズ加工システムの 一実施例を図面に基づいて説明する。

[第1実施例]

(1) 加エシステム

第1図において、眼鏡店舗(店舗)OS,ないし店舗OS,は、各々眼鏡フレーム形状測定装置(眼鏡フレーム形状測定等限)であるフレームリーダPR,~PR,を各々少なくとも1台有している。フレームリーダの構成は、前記した特顧昭60-287491号に開示のそれと同様の構成を有しているので説明は省略する。

また、フレームリーダFR」〜FR。の測定データは、 パーソナルコンピュータ(パソコン)PC」〜PC。を介 して、VAN等の公衆通信回線網(情報ネットワーク)NWで加工センターMCに転送される。

この加工センターMCは、複数の玉摺機LE,〜LE。を有し、これら玉摺機LE,〜LE。はパーソナルコン ピュータ(パソコン)PC。にその転送手段としての インターフェースIFを介して接続されている。玉

の 測定 誤差量を求める場合には、上述の基準フレームの助径データを店舗 OS1のフレームリーダ FR1により基準助径データ(aρ1.θ1) [!=0.1.2,N] に対応して測定し、フレームリーダ FR1による新たな 測定助径 データ(1ρ1,θ1) [i=0.1.2,N] を得る。 フレームリーダ FR1の測定データは、パソコン PC1を介して、 VAN等の公衆通信回線網 NWで加工センターMCのパソコン PC2に転送される。

このパソコン PC_k は、測定して転送された測定動径データ $(\cdot, \rho_{\cdot}, \theta_{\cdot})$ $[i=0.1.2, \cdots N]$ と既知の基準動径データ $(\circ, \rho_{\cdot}, \theta_{\cdot})$ $[i=0.1.2, \cdots N]$ とから、各動径角 θ_{\cdot} 年に $(\rho_{\cdot}, \rho_{\cdot})$ との差 f_{\cdot} を演算して、この差 f_{\cdot} を、

動怪角 θ n : ' 1 P n - 8 P n = 1 f n

摺機の構成は、前記した特顧昭60-115079号に開 示のそれと同様の構成を有しているので説明は省 略する。

パソコンPCkは、演算手段としての中央演算処理を置(CPU)10とメモリ1.メモリ2を有する。

(2)加エシーケンス

①フレームリーダFR₁の誤差量測定

各店舗 $OS_1 \sim OS_n$ は、各々その FRで第 2図 に示す 基準フレーム Fを測定し、そのデータ $(_1 \rho _1 , \theta _1)$ を加工センター MCへ転送する。

この基準フレームには、金属板 Pにフレームの レンズ枠形状 F1の基準孔 Hを打ち抜いたものが用いられている (第2図(a)参照)。なお、この基準フレームとしては、 N箇所の基準助径データ (a ρ ι. θ ι) [i=0.1.2, ····· N] (第2図(b)参照)が所定角度 毎に正確に形成されたものを予め用意しておく。 ここで、基準孔 Hの内面は、板面と直角な平面に 形成されている。この基準動径データは予め加工 センターMCのパソコン PCxに記憶させておく。

そして、例えば、店舗OSiのフレームリーダFRi

として得る。

また、パソコン PC_kは、求めた差 j f g ~ j f N を基 に、平均測定誤差量 F j を (A) 式から演算する。

$$F_1 = \frac{\sum_{j=0}^{N} f_1}{N+1} \cdots \cdots \cdots \cdots (A)$$

この平均測定誤差量F,を、フレームリーダFR,の固有の測定誤差量として加工センターMCの記憶手段であるメモリ1に記憶させる。

同様に、店舗 $OS_2 \sim OS_n$ においても、各店舗 $OS_2 \sim OS_n$ のフレームリーダ $FR_2 \sim FR_n$ で同様に基準フレームを測定し、各々の測定誤差量 $F_2 \sim F_N$ をパソコン PC_k で演算させて記憶手段であるメモリ1に記憶させる。

②玉摺機 LE_iの加工誤差量の測定

そして、例えば、加エセンターMCの玉摺機LE。 の加工誤差量を求める場合には、上述の基準レン ズデータ(aρ, θ,) [i=0,1,2, ··· N] を基に玉摺 機LEIでレンズをフレーム形状に加工し、この加 工されたレンズの助径を基準レンズデータ(φρι. θ₁) [i=0.1,2, ··· N] に対応させてノギス等の測 定治具で測定することにより、加工されたレンズ の測定動径((ρ´ı,θι)[i=0,1,2,…N]を得る。 この測定により得られた測定動径(1ρ~1,θ1) [i=0.1.2, ··· N] はパソコンPCLに入力される。

このパソコンPCLは、入力された初定動径デー タ(, ρ ´ , , θ ,) [i = 0,1,2, ··· N] と貶知の基準レ ンズデータ($\alpha \rho_{1}, \theta_{1}$) [i = 0,1,2, ... N] とから、 各動径角 θ μ 毎 に ι ρ ゙ ι と m ρ ι と の 差 K i を 演算 し て、この差Kiを、

-

動径角θe: ip e-epe=iKe

助径角θ:: ιρ ˙i-eρ;=ιK;

動径角θ2: ιρ 2-6ρ2=1K2 ŧ

動径角θ1: ιρ´ι-ωρ₁=ιK₁

ステップ10(S-10)

店舗OS2では、備え付けのフレームリーダFR2で 顧客の選択した眼鏡フレームを測定する。

ステップ11(S-11)

このフレームリーダFR2で測定された眼鏡フ レームの測定データ(2ρ1,θ1)及び店舗OS2の職 別信号を、店舗OSaに備え付けのパソコンPCaと公 衆通信回線網NWを介して、加工センターMCのパソ コンPCkへ転送する。

ステップ12(S-12)

パソコンPCxは、店舗OS2から転送されてきた識 別信号から、送られてきた御定データが店舗OS₂ のフレームリーダFRaで測定されたことを認識し て、メモリ1からフレームリーダFR2の御定誤差量 F2を読み取り、CPUIOに入力する。

ステップ13(5-13)

パソコンPC*は、例えば、加工センターMC内の 玉摺機LE:~LE。のなかから現在使用されていない 玉摺機 LE,を選択する。

ステップ14(S-14)

動径角 θ n : ιρ ˙ n - e ρ n = i Kn として得る。

また、パソコンPCkは、求めた差 i Ke~ i Knを基 に、平均加工製差量Liを(B)式から演算する。

$$L_{i} = \frac{\sum_{i=0}^{N} K_{i}}{N+1} \cdots \cdots \cdots (B)$$

この平均加工誤差量Liを、玉摺機LEiの固有の 加工製差量として加工センターMCの記憶手段であ るメモリ2に記憶させる。

同様に、玉摺機 LE2~LENにおいても、同様な加 工製差量L2~LnをパソコンPCkで演算させてメモ リ2に記憶させる。

(2) 加エシーケンス

上記①.②で加工シーケンスの準備が完了した 後の、各店舗OSにおけるフレームの選択からレン ズ加工までの手順を、第3図に示したフローチャ ートを用いて以下に説明する。この説明は、一例 として、店舗OSaと玉摺機LEiを利用した場合につ いてのものである。

パソコンPCkは、選択した玉揩機LEiの加工観差 量しをメモリ2から読み出してCPUIOに入力する。

ステップ15(S-15)

パソコンPCxのCPUloは、店舗OSaから転送され てきたフレームの測定データ(2ρ1, θ1)と、メモ リ1から読み出したフレームリーダFRa固有の測定 誤差量F2と、メモリ2から読み出した玉摺機LE1固 有の加工観差量1 とから、加工データ $(2\rho_1, \theta_1)$ を(C)式から求める。

$$2 \rho_1 = 2 \rho_1 + F_2 + L_1$$
 [i = 0,1,2, ... N] (C)
 $2 \sigma_1 = 2 \rho_1 + F_2 + L_1$ [i = 0,1,2, ... N]

ステップ15で求められた加工データ(201,81) に基づき、順客の注文したレンズを玉摺機LEiで 加工する。

[第2実施例]

第4図は、本発明の第2実施例を示す。

本実施例は、第1実施例のパソコンPCxで行った 加工データの演算を、玉摺機LE、~LE。に設けた CPU20-1~CPU20-aで実行させるようにした例を示 したものである。実際の資算処理は第1実施例と 同じであるので、その説明は省略する。尚、パソ コン PC_K のメモリ1の測定誤差量とメモリ2の加工 誤差量は、転送手段としてのインターフェースIFを介して玉擂機 $LE_1 \sim LE_m$ に設けた $CPU20-1 \sim CPU20-n$ に転送される。

[第3実施例]

第5図は、本発明の第3実施例を示したものである。

本実施例では、各店舗 $OS_1 \sim OS_n$ にフレームリーダ $FR_1 \sim FR_n$ がそれぞれ配置されていて、各フレームリーダ $FR_1 \sim FR_n$ でフレームをそれぞれ測定できるようになっている。この各フレームリーダ $FR_1 \sim FR_n$ の固有の測定誤差量 $F_1 \sim P_n$ は、各店舗 OS_0 パソコン $PC_1 \sim PC_n$ のメモリ $M_1 \sim M_n$ にそれぞれ記憶させておくものとする。各パソコン $PC_1 \sim PC_n$ は、第 1演算手段としての $CPUI-1 \sim CPUI-n$ を有する。

そして、店舗OS」のフレームリーダFR」で測定されたフレームの測定データFR」(」 ρ 1、 θ 1)[ʃ=1,2,…N] は店舗OS」のパソコンPC」に入力される。店舗OS」のパソコンPC」のCPU1-jは、測定データFR」(」 ρ 1、 θ 1)が入力されると、メモリM」に記憶

(発明の効果)

この発明は、以上説明したように構成したので、 眼鏡フレーム形状剤定装置にそれ固有の剤定誤差 があり、また、複数の玉摺機にもそれぞれ固有の 加工誤差がある場合には、ある眼鏡フレーム形状 測定装置で測定した眼鏡フレームの測定デーッかが 複数の玉摺機のいずれへのデータとして用いられ でも、個々の眼鏡フレーム形状測定装置の加工誤差を簡易に知ることができる ことから、眼鏡フレーム形状測定装置や玉摺機を 常に誤差のないようにメンテナンス管理することが簡易に可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係る眼鏡レンズ加工システムの第1実施例を示す説明図である。

第2図は、基準フレームを示しており、(a)は平面図、(b)は基準動径データの説明図である。

第3図は、加工手順を示すフローチャートである。

第4図は、眼鏡レンズ加工システムの第2実施例

された測定誤差量 F_J $[j=1,2,\cdots n]$ を読み出して、 割定データ FR_J $(j\rho_1,\theta_1)$ を測定誤差量 F_J で補正 した補正フレームデータ $(j\rho_1,\theta_1)$ を演算する。

店舗 OS」のパソコン PC」は、演算された補正フレームデータ(」 ρ^{-1} 」、 θ 」)及び識別信号を、公衆通信回線網 NWを介して加エセンター MCのパソコン PC』に転送する。

このパソコンPCxは、店舗OSJのパソコンPCJから戦別信号が入力されると、例えば加工センターMC内の玉摺機LEi~LEmのなかから現在使用されていない玉摺機LEiを選択して、補正フレームデータ(Jρ i.θ)を玉摺機LEiのCPU30-1に転送する。尚、加工センターMCの玉摺機LEi~LEmのメモリmiには、各々自己の加工誤差量Li~Lemは、第2演算手段としてのCPU30-1~CPU30-nを有する。

そして、選択された玉擂機 LE₁の CPU30-1は、補正フレームデータ($_{3}\rho^{-1}$ 1、 θ_{1})が入力されると、固有の加工誤差量 L₁から第1実施例と同様にして補正された加工データ $\overline{(\rho_{1},\theta_{1})}$ を算出して、このデータに基づいてレンズの形状加工を行わせる。

を示す説明図である。

第5回は、眼鏡レンズ加工システムの第3実施例 を示す説明図である。

1,2 … メモリ(記憶手段)

1-1~1-n··· CPU(第1演算手段)

10,20-1~20-n··· CPU(演算手段)

30-1~30-n··· CPU(第 2演算手段)

FR₁~FR_n… フレームリーダ (眼鏡フレーム形状測定手段)

IF… インターフェース(転送手段)

LE: ~ LE. ~ · · 玉 摺 機

OS₁ ~ OS_n ··· 店 舖 (服 鏡 店 舖)

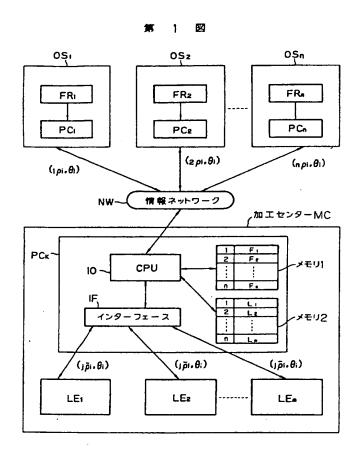
 $PC_1 \sim PC_n, PC_k \cdots \mathcal{N} \cup \mathcal$

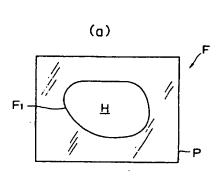
MC… 加エセンター

NW… 公衆通信回線

出願人 株式会社トプコン 代理人 弁理士 西脇民雄



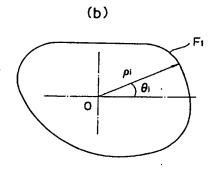


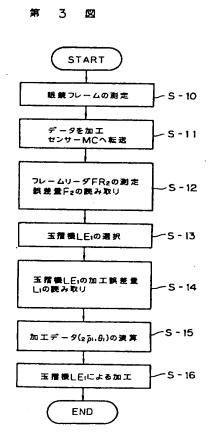


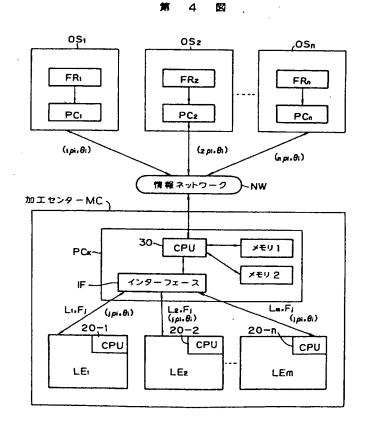
図

第

2







第 5 図

